第一章 序論

21世紀是邁向綠色科技的世紀,所以以永續經營地球為目標的新 工業革命正在興起,特別是一些具有奈米尺寸的材料,有著令人著迷 的特殊性質,正等待被開發與應用。奈米 (nano-meter,nm,10⁻⁹m) 相 當於十個氫原子一個一個連排在一起的長度,奈米材料則是由晶粒 1~100 nm 大小的粒子所組成,當一個材料的尺寸小到奈米級的時 候,因為粒徑極為微細,具有別於一般巨觀塊材之特殊物理化學性 質,特別是具有一些光、電、磁等性質。二氧化鈦為N型半導體 (semiconductor),因其化學性質穩定、高折射率、無毒性、取得容 易等優點,而在各個領域得到廣泛的應用,當其為奈米尺寸後,產生 一些特別的現象如下[1,2]:

(1) 小尺寸效應

當奈米顆粒尺寸與光波波長尺寸相當或更小時,晶體週期性的邊 界條件將被破壞,非晶態奈米微粒表面層附近原子密度變小,奈米顆 粒表現出新的效應,其他性質都是此效應的延伸,例如:光吸收顯著 增加並產生等離子體共振平移;聲子譜發生改變等等。

(2) 量子尺寸效應

奈米材料的小粒徑,金屬費米附近的電子能階為不連續狀(圖

1-1)。在久保之簡單電子氣體及奈米粒子之電中性理論中提到:當 粒子小至某一值時,金屬Ef的電子能階會發生離散,使能隙變寬, 吸收光譜會往高能量帶偏移(藍移現象)而使顏色產生變化。當半導 體材料的粒子尺寸小於量子尺寸,才能明顯觀察出量子尺寸效應,對 於TiO2研究顯示[3],當其粒徑小於10nm時會有明顯的量子尺寸效 應,銳鈦礦相TiO2粒徑為3.8nm時,其量子產率是粒徑53nm的27.2倍。 隨著粒徑的減小,奈米晶體的週期性邊界被破壞,平移對稱性也不復 存在而有發光效應[4],使奈米晶粒有著比傳統塊材更優異的物理化 學等性質,而漸為人所重視,發展出各類型的應用。



圖1-1 理想系統中塊材至奈米尺寸之量子能量(E)與量子狀態密度 N(E)之關係[4]

(3) 表面效應

奈米材料中大部分原子都變成表面原子,因此具有極大的比表面

積,且隨著粒徑的減少,表面原子百分比增加(表2)。由於龐大的 比表面,使無序度增加,原子配位不完全(如:不飽和鍵、懸鍵、、), 出現許多活性中心,而引起高表面能的現象。

粒徑 (nm)	總原子數	表面原子數 /總原子數(%)
20	2.5×10^{5}	10
10	3×10^4	20
5	4×10^3	40
2	250	80
1	30	99

sulling ,

表1-1 奈米粒子的粒徑與表面原子的關係



(4) 奈米粒子的光學性質

1. 介電限域效應[5,6]

介質的折射率(空氣、聚合物、玻璃等)通常比無機半導體低, 光照射時因不同折射率產生介面,鄰近奈米半導體表面區域或粒子內 部的場強會比輻照光的光強較大,這種局部的場增強效應,對光物理 及非線性光學特性有直接的影響。

2.吸收邊的移動現象

奈米粒子的吸收邊會向短波方向移動,有藍移的現象(blue shift),以TiO2為例:銳鈦礦相的材料在紫外光區的吸收邊為393nm,

粒徑30nm的在385nm,粒徑的減小使其藍移8nm [7]。

3.量子限域效應(Quantum Size Confinement Effect)

半導體奈米粒子的半徑小於激子波爾半徑時,電子運動的平均自 由程縮短,電子被粒徑的範圍侷限,空穴約束電子易形成激子,導致 電子和空穴波函數重疊,產生激子吸收帶。

4.光催化特性

Anatase 晶相的能量間隙(Energy Band Gap)為3.2 eV, Rutile 晶相 則為3.0 eV。當入射光的波長小於 384 nm 時,可將電子從價電帶

(Valance Band) 激發至傳導帶 (Conduction Band) 而產生一電子電 洞對 (Electron-Hole Pairs)。

1896

奈米結構氧化鈦的強氧化還原能力在光觸媒的應用上很重要,其 可應用於自潔、空氣淨化、污水處理、抗菌、太陽能的利用等,使二 氧化鈦成為較早進入人類生活且直接造福人類的奈米材料,本文目的 即在製造一維的二氧化鈦奈米棒及奈米管,藉由各種量測技術分析性 質並推論生成機制,使材料更被了解而能做出更有效的利用。

第二章 文獻回顧

2-1 二氧化鈦的晶體結構與性質

二氧化鈦是一種化學性質穩定,在可見光及紅外光區不吸收且不 具毒性的物質,其常見的晶體結構有三種,分別為屬於正方晶系的銳 鈦礦(anatase)、金紅石(rutile)與屬於斜方晶系的板鈦礦(brookite), 自然界中低溫低壓的環境下能形成板鈦礦,隨著溫度與壓力的增加相 變化為銳鈦礦及金紅石,一般情況下在 650℃時板鈦礦相變化為銳鈦 礦,如果溫度持續升高至 915℃銳鈦礦相可轉移為金紅石相,因此金 紅石礦為最穩定的結構,因此最常見,而銳鈦礦次之,板鈦礦為最少 見,但是相變化的實際溫度會隨材料尺寸和摻雜的雜質種類與含量而 有所改變,例如奈米級的二氧化鈦由銳鈦礦變成金紅石轉移的溫度可 以降低至約 500~600℃左右。圖 2-1-1 即為二氧化鈦之相圖 (phase diagram)。



圖2-1-1 二氧化鈦相圖(Levin and McMurdie,1975)

銳鈦礦相與金紅石晶相皆以 TiO₆ 的八面體結晶構造存在,每一 個 Ti⁴⁺被 6 個 O²⁻包圍形成八面體結構的 TiO₆,單位晶胞結構與鍵結 方式如圖 2-1-2[8-11]所示,黑色代表鈦原子,白色代表氧原子,因此 兩種晶型在晶體結構上的差異性乃在於分子鍊結方式與鍊結彎曲度 的不同,金紅石中,每個八面體與鄰近十個八面體相鄰,其中兩個共 享邊上氧原子 (edge-sharing), 八個共享晶格角落氧原子 (corner-sharing), 銳鈦礦的結構為每個八面體與另八個八面體相 鄰,其中四個為 edge-sharing,另四個為 corner-sharing。由於晶體結 構的不同,導致兩相原子間的間距亦有所差異,也因此銳鈦礦相與金 紅石晶相具有不同的質量密度與能帶結構,如表 2-1-1 所示,例如對 銳鈦礦而言,密度為 3.89g/cm³,能隙為 3.2eV;對金紅石而言,密度 111111 為 4.25g/cm³,能隙為 3.0eV,造成兩種晶相光學性質的不同 (Linsebigler et al., 1995) •



圖2-1-2 金紅石和銳鈦礦的晶體結構與堆疊方式

性質	銳鈦礦	板鈦礦	金紅石
結晶系	正方晶系	斜方晶系	正方晶系
晶胞参數 (nm) a	0.536	0.915	0.459
b	-	0.544	-
с	0.953	0.514	0.296
止よ却∧山 ⁰ (VI/mol)	-912.5	-	-943.5
生成熱△n _{f,298} (KJ/III01)	49.92	-	50.25
絕對熵 S ⁰ 298(J/K、mol)	變成金紅石	變成金紅石	1855
熔點 (℃)		_	64.9
熔化熱(KJ/mol)	3.90	4.13	4.27
密度 (g、cm ⁻³)	$n_{\rm w} = 2.5612$	$n_{\alpha} = 2.5831$	$n_w = 2.6124$
折射率(589.3nm,25℃)	$n_{\epsilon} = 2.4800$	$n_{\beta} = 2.5843$	$n_{\epsilon} = 2.8993$
介電常數 ε	48 (粉末) 5.5~6.0	n _γ =2.7004 78 (中性晶體) 5.5~6.0	110~117 (粉末) 7.0-7.5
硬度(Mohs 標度)			

表 2-1-1 氧化鈦三種晶相物理性質的比較[12,13]

2-2 二氧化鈦的製備

A部分 二氧化鈦奈米棒[14,15]

二氧化鈦因為其良好的特性,正被廣泛的使用與研究,因此許多 製備的方法與技術已經被開發,大致來說奈米級的二氧化鈦可以分為 化學液相法、化學氣相法及物理法三種。其中,物理法因為需要消耗 較多的能量,需要較高的機械成本,所以製備出的粉體因為粉體粒徑 較大,故其製備出的光觸媒效能會比其他兩種方法差,還是以化學液 相法跟化學氣相法為主,在此簡介與比較。

2-2-1 液相合成法

溶膠凝膠製備方法[16] (Sol-gel Method):

溶膠(Sol)是由極小的膠體粒子在凡得瓦爾力及電雙層的作用 下,產生布朗運動而均匀的分散在液相中,形成膠體(Colloid),凝 膠(gel)則是溶膠經過水解(hydrolysis)及縮合(condensation)以 後,分子經由鍵結形成的一種半固態高分子物質。溶膠凝膠法根據前 驅物(precursor),可分為金屬烷氧化物(Metal alkoxide)、金屬鹽類 (Melt salts)兩種,與各種溶劑(Solvents),例如水或醇類等,進行水解 縮合反應,水解與縮合可以下列兩個式子來表示。

Ti(OR)4 + H2O---Ti(OR)3(OH)+ R(OH) 水解反應

Ti(OR)4 + Ti(OR)3(OH)Ti2O(OR)6 + ROH 縮合反應

然後再經後續的處理形成顆粒或薄膜。整體來說,溶凝膠法具有 以下的優點:

(a) 高化學純度(Purity)-可使用高純度的起始物

- (b) 高均一性(Homogeneity)-在液態下反應
- (c) 可得微細(Fine) 的顆粒
- (d) 製程溫度低-可在常溫下進行
- (e) 價格低廉



水熱法是在一密閉系統中以水做為溶劑,在一定的溫度和壓力之 下進行反應。水熱法具有以下的優點:

- (a) 粒徑小、分佈均勻、團聚輕
- (b) 可連續生產、原料便宜
- (c)利用不同前趨物可合成不同型態粒子
- (d) 過程中完成長晶,不需再鍛燒

微乳液法 (Microemulsion)

微乳液法系統主要包括油相(Oil phase)、水相(aqueous phase) 兩個不互溶的相,利用雙親性物質穩定後得到水包油或油包水型分散 系。雙親性物質通過與油和水形成界面吸附後,大大降低油-水的界 面張力(interfacial tension),並有助於降低因油-水界面形成後所導致 的自由能增加。選擇合適的界面活性劑(surfactant)加入,通過一定 條件下水、油和界面活性劑的組成來達到熱力學的平衡,得到穩定的 微乳。Ju X et al. (2002)[17]以鈦酸丁酯為鈦源,以 span-80 為界面 活性劑,以水和環已烷為水相和油相,製備出平均孔徑 16nm 的氧化 鈦介孔膜,且結果顯示顆粒大小與水和界面活性劑的比值有關,比值 13.9~55.5 時,顆粒隨比值增大而增大,比值 55.5~110.9 範圍內時情 況卻相反。

微乳液法具有以下的優點:

- (a) 容易控制粒徑大小與分佈
- (b) 可避免鍛燒過程中晶粒快速成長

缺點為界面活性劑不容易和奈米粒子分離。

2-2-2 氣相合成法 (Vapor Deposition)

化學氣相法製備可見光光觸媒常見的方法有濺鍍 (Sputtering)[18]、電浆(Plasma)[19]、金屬離子植入(Metal Ion-implantation)[18]、有機金屬化學氣相沉積法(MOCVD)[20]等。以 化學氣相法製備粉體具有合成步驟簡單、省時且具有量產潛能的優 點。但是以濺鍍法、電浆與金屬離子植入製備時,因為其設備成本較 昂貴且需要消耗大量的能量,所以較無法達成工業化的量產。因此, 有機金屬化學氣相沉積法就各方面的比較,為較具工業化開發效益的

生產方法。





圖2-2-1 有機金屬化學氣相沉積法裝置圖[21]

表	2-2-1	製備奈米粉體的主要方法	
v -			

製備方法	前驅物 *	特徵	相組成 **	文獻
溶膠凝膠法	TBOT TTIP	水解縮合後需鍛燒 顆粒尺寸分佈寬	amorphouas A 和 R	[22] [23]
水熱法	TiCl4 TTIP	解膠後經水熱處理,結晶度好	A和R	[24] [25,26]
微乳液法	TTIP TBOT	尺寸小,分布窄,結晶度好 顆粒大小	A A	[27] [28]
氣相合成法	TiCl ₄	在高溫下水解或氧化,純度高	А	[29]

* TTIP : titanium isoproxide

TBOT : titanium n-butoxide

** A : anatase

R: rutile

B部份 二氧化鈦奈米管

藉由目前已發表的文獻,可以將二氧化鈦奈米管的製備方法分為 以下四種,在此簡介與比較。

溶膠-凝膠法 (Sol-gel Method) [30]

2002年 S. M. Liu 等人以TiF4當起始物,利用陽極處理氧化鋁 (anodic aluminium oxide, AAO)當作模板來輔助TiO₂ 一維奈米材料的 成長, AAO 因為具有大面積的奈米孔洞陣列,排列整齊、大小均一, 而且能隨著需求來改變孔洞大小,因此常應用於製成一維奈米材料。 其在酸性的環境下 (ph=1.6),低溫60℃反應數小時,可以得到二氧 化鈦奈米管,其具有很好的結晶性。

自組裝法 (Self-assembly Process) [31]

Satoshi Kobayashi 在 2000 年用一種設計過的中空纖維當做模版,將此中空纖維做成的模版置於含有鈦的混合溶液中,利用分子內 氫鍵和靜電作用力而自組裝於模板上,這也是第一次有人用自組裝方 法製備二氧化鈦奈米管。



圖 2-2-2 用來當模板的中空纖維

水熱合成法(Hydrothermal Method)[32-36]

Tomoko Kasuga 於 1999 年時利用水熱法製備出 Rutile 相的二氧 化鈦奈米管,首先將二氧化鈦 Rutile 相的粉體置於強鹼的環境下反 應,使其剝離捲曲,然後酸洗水洗後,由 XRD 及 TEM 中得到管徑 範圍為 8~10nm、且為 Rutile 相的二氧化鈦奈米管,這也是目前製備 Rutile 相二氧化鈦奈米管最常使用的方法。



表 2-2-2 不同製備方法製備的二氧化鈦奈米管

	外管徑	內管徑	管長	表面積	參考文獻
溶膠-凝膠法	20-40nm	2.5-5nm	幾百 nm	*	[30]
自組裝法	150-600nm	50-300nm	~200µm	*	[31]
水熱合成法	8nm	5nm	100nm	$250m^2g^{-1}$	[32,33]
	8-10nm	3-5nm	0.1-1µm	*	[34]
	10-30nm	5-25nm	60-250nm	$180-270 \text{ m}^2\text{g}^{-1}$	[35]
	8-20nm	5-10nm	~200µm	$240 \text{ m}^2\text{g}^{-1}$	[36]

*=not detect

	溶膠-凝膠法	自組裝法	水熱合成法
優點	不受限於孔槽大小	製程簡單	不受限於孔槽大小
	管徑與管長較小	大量製造	管徑與管長較小
	表面積較高	ESAN	表面積較高
	製程簡單	1896	製程簡單
缺點	無法大量製造生產	需鍛燒去除內包有機物	無法大量製造生產
		需鍛燒才成為結晶態	

表 2-2-3 三種製備二氧化鈦奈米管方法的比較

2-3 二氧化鈦的應用

光觸媒[37]

光觸媒技術自1972 年由日本學者A. Fujishima 與K. Honda 博士 於著名權威一雜誌Nature發表TiO2 光觸媒將水分解成氫與氧後, 1994 年TOTO 公司與A.Fujishima 等首先應用於建材商品上,利用其 去污、抗菌等功能。近十幾年來因為人類居住環境的污染,及近年來 人類面臨病毒 (SARS) 危害,各種抑菌、抗菌的產品持續熱賣,其 中無機性材料的奈米二氧化鈦(TiO2)光觸媒尤其受到重視,因為其具 有相當強之電洞氧化(3.05 eV)與電子還原(-0.15 eV)的能力,且具有化 性安定、對環境無害、價格低廉等優點,其反應機制圖如圖2-3-1所示。



圖2-3-1 二氧化鈦之催化反應機制圖

新型能源應用

人類過份使用能源已經產生嚴重之短缺,如果能從太陽光中獲取 所需的能量,將對地球環境的永續經營大大的幫助。

(A)太陽能電池[38]

1991年,Michael Gratzel 等人提出了以高比表面積的奈米多孔 TiO2 膜作半導體電極,以過渡金屬Ru 以及Os 等有機化合物作染 料,並選用適當的氧化還原電解質研製出一種奈米晶體光電化學太陽 能電池 (Nanocrystalline Photo –electrochemical Cells ,簡稱NPC 電 池),當可見光照射到有機色素時會將電子激發到高分子傳導帶,藉 由電子會往高電壓方向流動,電子會注入到TiO2 傳導帶上,經由電 解液進行氧化還原反應。目前已有用非玻璃PET等塑膠導電基板做出 可繞式奈米光電池,如圖2-3-2,但壽命短、效率低(3%)則為改善 之目標。



圖2-3-2 可繞式奈米光電池



圖2-3-3 彩虹電池的未來(資料來源:日本岐阜大學箕浦研究室) (B) 燃料電池

1972年 Fujishima 和 Honda 發現水在紫外光照射下, TiO2 電極將會產生氧化還原反應,使得水產生氫氣和氧氣 (Fujishima 和 Honda,1972)。這個現象引起注意,希望能藉由太陽能使水轉換為氫 氣,成為燃料電池。

通訊傳輸材料

(A) 薄膜電容器[39]

隨著電腦中央處理器速度的增加,DRAM 的容量需求也跟著提高,當薄膜電容器尺寸縮小,又要維持所需的電容值,因此利用具有高介電常數的Rutile 相TiO2(k=90~189),因為二氧化鈦為單元化合物,成分單純容易控制,在眾多單元化合物中其介電常數也較高。

(B) 平面光波導增幅器[40]

光纖 (Optic Fiber)。需利用光纖放大器放大光波,以避免訊號的 損失,鉺摻雜平面光波導放大器是光纖通訊中極為重要的元件,二氧 化鈦薄膜具有高強度、高介電常數、高折射率、低密度和低反應性等 優越特性,使得二氧化鈦成為相當具有發展潛力的光電陶瓷材料之 一。其中最重要的是,二氧化鈦薄膜的聲子能量非常的低, 由二氧 化鈦的拉曼(Raman)光譜中我們可以發現,二氧化鈦最高的聲子能量 只有639 cm-1 左右,比其他的陶瓷低很多,故二氧化鈦可視為目前 非常適合用來製作光波導增幅器的材料。

氣敏性與傳感性



奈米微粒的比表面積大、高表面活性及表面活化能與周圍氣體 作用強,因此奈米微粒對周圍的光、熱、氣體成分等相當敏銳。因 此可以利用其電阻的顯著變化作各種傳感器。

第三章 樣品製備與分析方法

3-1 樣品製備

A部分 二氧化鈦奈米棒

3-1A 二氧化鈦奈米棒的製備

實驗藥品

Oleic acid (OLEA)

CH₃(CH₂)₇CH=CH(CH₂)₇COOH , SHOWA 90%



Titanium(IV) isopropoxide (TTIP)

Ti[OCH(CH₃)₂]₄ , Acros 98%



 $(C_2H_5)_3N$, Fluka 99.5%

Triethylamine (TEA)

OH



Trimethylamine *N*-oxide Dihydrate (TMAO)

 $(CH_3)_3NO\cdot 2H_2O$, Acros 98%



實驗流程圖



實驗方法

- 50ml 三頸瓶置入 35g OLEA 後,在回流裝置 120℃下通氮氣除 水1小時。
- 待其冷卻至 80~100℃後加入 5mmol TTIP 攪拌 5 分鐘,然後用 針筒 快速注入 TEA 再攪拌 15 分鐘。
- 把TMAO水溶液用針筒快速注入,使其在 80~100℃下反應不同時間,此時反應物呈乳黃色且黏度慢慢增加。
- 4. 反應完成後冷卻至室溫,用乙醇將多餘的 OLEA 洗出,離心,



反應裝置



B部分 二氧化鈦奈米管

3-1B 二氧化鈦奈米管的製備

實驗藥品

二氧化鈦粉末:

鼎星實業有限公司提供,型號為 Hombikat UV100,純度 99%, 顆粒<10nm,比表面積>250m²/g,結晶型態為 anatase。

Sodium hydroxide

(NaOH), SHOWA 96%

Sulfuric acid

 (H_2SO_4) , SHOWA 95%

實驗流程



實驗方法

取 2g 二氧化鈦粉末置入 PFA (Perfluoroalkoxy) 容器中,加入 600ml 10M NaOH 的水溶液,以磁石攪拌在 110℃油浴下密閉反應, 反應不同時間完成後,待其冷卻回到室溫,再以 1gTiO2:1000ml 的去離子水與 0.05M H₂SO₄水溶液水洗三次,最後再用去離子水洗 至濾液用石蕊試紙檢測不變色,然後將產物乾燥。

反應裝置



3-2 實驗量測之方法與原理(15,42)

X射線粉末繞射儀(X-Ray Diffractometer)(XRD 6000)

X光粉末繞射主要用來鑑定晶相和晶粒大小,每個結晶物質皆有 其特定的繞射光譜,經由JCPDS資料庫對照,我們可以觀察所製備的 TiO2是amophous或Anatase或Rutile。

紫外光-可見光吸收光譜(UV/Vis) (Agilent 8453)

奈米粉體受光照射時,主要發生漫反射,經由Kubelka-Munk equation轉換成吸收值。公式如下:

$$F(R) = \frac{2(1-R)}{2R} = \frac{K}{S}$$
(3.1)

K: 吸收係數

S: 散射係數

R: 固體的反射率

量子尺寸效應會使吸收光譜的吸收邊移動,即探討特性吸收峰位 置與粉體粒徑大小之關係,利用特性吸收峰之偏移,可概略判定微粉 之大小。

全反射傅式轉換紅外線光譜分析儀(ATR-FTIR)(Perkin Elmer LEE-59)

利用傅立葉式紅外線光譜儀(FTIR)分析,利用不同官能基吸收 或穿透位置與強弱的不同,鑑定出樣品含有的官能基與官能基的變 化。

熱分析儀器-TGA/DTA (Thermal Gravimentric Analyzer Dupont 2950/ Differential scanning calorimetry, METTLER-Toledo TGA/SDTA85)

TGA-測定材料於加熱過程所導致其重量改變的連續變化,DTA-量測材料於加熱或冷卻過程其吸熱或放熱反應,因此利用熱重分析儀 (TGA)和熱差分析儀(DTA)可以得知樣品失重比例以及相變化。

場發射掃描式電子顯微鏡(Field-Emission Scanning Electron Microscope SEM) (JEM-2000FX)

掃描式電子顯微鏡用途在微結構觀測及元素的分析,對於研究物體之表面結構功效特別顯著,在觀測表面結構時,能夠同時分析 顯微區域之定性及定量成份分析。5

穿透式電子顯微鏡 (Transmission Electron Microscope TEM) (HITACHI H600) (JEOL, JEM-2010)

穿透式電子顯微鏡可觀察其型態、大小及結晶晶格方向,穿透 式電子顯微鏡具有極高的穿透能力及高解析度,穿透式電子顯微鏡 分析時,通常是利用電子成像的繞射對比(Diffraction Contrast),作 成明視野 (Bright Field, BF) 或暗視野 (Dark Field, DF) 影像,並配 合繞射圖樣來進行觀察。

拉曼光譜儀(Raman Spectrometer)(HR800)

由拉曼位移量、譜線強度與譜線的偏振化狀態等,我們可推論分子的振動或轉動狀態、晶體的結構與相變化資料。

比表面積分析儀(BET)(NOVA 1000e)

奈米顆粒表面積的測定,是利用氮氣吸附-脫附之氣體體積經由 等溫曲線可估算樣品的比表面積,其計算方程式如下 (Brunauer-Emmett-Teller equation):



其中V為壓力P時吸附之氮氣體積, V_m 為單層吸附時之氮氣體 積, P_0 為實驗溫度下所得到的氮氣飽和蒸氣壓,C為常數。以 $\frac{P}{V(P_0 - P)}$ 對 $\frac{P}{P_0}$ 做圖後利用斜率和截距求出C和 V_m 值,帶入樣品的重量後,即可 求出比表面積:

比表面積 (m²/g) =
$$\frac{V_m \times (6.02 \times 10^{23}) \times (16.2 \times 10^{20})}{22400 \times W}$$

第四章 結果與討論

A部分 二氧化鈦奈米棒

4-1 二氧化鈦奈米棒之生成機制

一般要以溶液合成一維的奈米材料方法有模版的方式,以及界面活性 劑的方式。模板的方式為以一個既有的模板材料,如陽極氧化鋁 (AAO)[42,43],中孔洞材料(MCM41)[44]等使晶體在孔洞內往 單一方向成長。界面活性劑是以其與晶體的特殊面反應產生立體障礙 而造成晶體成長具有優選面[45-48]。

圖 4-1-1A 為我們所使用微乳液法來合成二氧化鈦奈米棒,微乳液法 是油水兩相共存,利用界面活性劑結合了油水兩相使溶液不會產生相 分離且控制二氧化鈦的成長方向。首先將二氧化鈦的前趨物與有機酸 反應生成錯化合物之後,加入催化劑充分攪拌快速注入有機驗,最後 反應生成二氧化鈦奈米棒如圖 4-1-1A。加入催化劑是促進二氧化鈦的 前趨物與有機酸快速注入的原因是使反應產生快速水解錯化合物,有 機酸與二氧化鈦的(001)面反應性很高,抑制了(001)面的快速成 長[48]且又提供立體障礙使得二氧化鈦只能往〔001〕方向成長如圖 4-1-4A,圓柱邊露出低表面能的(101)面[6,7]且邊緣會形成鋸齒狀。



圖 4-1-1A 二氧化鈦奈米棒的成長機制之模擬圖[45]



圖 4-1-2A 利用界面活性劑來控制合成出不同形狀的二氧化鈦之



圖 4-1-3A 二氧化鈦奈米棒的成長方向之 TEM 與模擬圖[45,47]

4-2 X光粉末繞射(X-Ray Powder Diffraction XRD)

二氧化鈦在室溫下主要是以 rutile 與 anatase 兩相存在,以熱力學的觀點 rutile 相為最穩定結構[49],所以在高溫的狀態下是以 rutile 相存在的。Rutile 的前五強繞射峰位置(20,波長為1.54184Å)依序在(211)54.4 度、(110)27.5 度、(101)36.1 度、(301)69.1 度、(220)56.7 度,而 anatase 之前五強繞射峰位置(20,波長為1.54184Å)依序為(101)25.3 度、(200)48.1 度、(211)55.1 度、(105)53.9 度、(204)62.7 度。



圖 4-1-1A 為不同反應時間的二氧化鈦奈米棒之 X 光繞射圖。反應兩 小時的 XRD 圖譜幾乎沒有結晶,到了四小時可漸漸看見一些結晶 peak,而八小時與十二小時的圖譜幾乎一樣,這表示八小時的反應即 反應完成。因為晶體的成長方向為 [001],所以 (004) 的 peak 會比 較窄[45]。我們由 Scherrer 方程式將反應八小時的 (200)、(004) 半 高寬帶入方程式計算得到二氧化鈦奈米棒之直徑約為 4.5nm 長度約 為 13nm。
4-2-2 室溫到 600℃退火溫度的比較

圖 4-2-2A 為二氧化鈦奈米棒在室溫到 600℃下退火2小時的 X 光繞 射圖。當退火兩小時後,(004)的繞射峰跟室溫比較可看出退火兩小 時的變得比較寬,這表示退火 200℃兩小時後二氧化鈦奈米棒的晶粒 已經開始成長而形成圓球狀。到了 400℃後繞射峰開始分開可區別不 同面之位置,這意味著結晶已經長得快跟塊材的二氧化鈦一樣了,等 到了 600℃後,繞射峰與塊材的二氧化鈦就差不多了。

4-2-3 600℃~900℃退火温度的比較

圖 4-2-3A 為二氧化鈦奈米棒在 600℃~900℃下退火2小時的X 光繞 射圖。退火到了 700℃時,二氧化鈦還是屬於 Anatase 相,到了 800℃ 時絕大部份的二氧化鈦已經變成 Rutile 相,還依稀看得到(101)、 (004)、(200)的 Anatase 殘存相,到了 900℃時已經完全轉換為 Rutile 相。一般塊材的二氧化鈦 Anatase 與 Rutile 的相變化溫度約為 1200℃,而我們所合成出來二氧化鈦屬於奈米級,所以相變化溫度會 比較低[50]。



圖 4-2-1A 不同反應時間的二氧化鈦奈米棒之 X 光繞射圖



圖 4-2-2A 二氧化鈦奈米棒在室溫到 600°C下退火兩小時的 X 光圖



圖 4-2-3A 二氧化鈦奈米棒在 600 到 900℃下退火 2 小時的 X 光圖

E ESAN				
樣品	長軸	短軸		
4 hrs	10.4nm	4.1nm		
8 hrs	13nm	4.5nm		
12 hrs	13.2nm	4.5nm		

表 4-2-1 二氧化鈦奈米棒不同反應時間的粒徑表(以 Scherrer 方程式

計算)

4-3 拉曼光譜 (Raman Spectrum)

二氧化鈦Anatase 晶相的拉曼散射峰值在144、196、397、517 和638 cm-1 其分別標示為的Eg、Eg、B₁g、A₁g或B₁g、和Eg的振動模態 (Vibration Mode),其中144cm⁻¹為Anatase之最強的散射峰。由拉曼 的散射圖可明顯的看出散射峰的位置與文獻的比較有些許差異 [51],這是因為文獻上的理論計算是以塊材的二氧化鈦Anatase來求得 的,但我們所測量的二氧化鈦粉末屬於奈米級,晶粒的大小對拉曼散 射峰的位置有著重要的影響[52],此外缺陷[53]、內部應力[54]、及結 晶性等都會影響到拉曼的散射峰。5

4-3-1不同的合成時間

圖4-3-1A為不同的合成時間下,二氧化鈦奈米棒之拉曼光譜圖,反應 兩小時下的二氧化鈦奈米棒之拉曼光譜圖看起來不是很明顯,到了四 個小時才看得出Eg的振動模態,八小時與十二小時的拉曼光譜圖幾乎 一樣,所有的振動模態都出現了,對應到XRD的圖譜可知反應到達八 小時即已反應完成,所以時間再長也不會有太大的影響。

4-3-2不同的退火時間

圖 4-3-2A 為二氧化鈦奈米棒在 700℃下不同退火時間的拉曼光譜

圖,與圖 4-3-1A 相同的是散射峰強度的增加許多而且退火四小時後在 198cm⁻¹的位置出現了與塊材二氧化鈦相同的散射峰 [50,55]。退火 六小時後散射峰的位置還是不變,只是訊號變強。

4-3-3 不同退火温度的比較

圖 4-3-3A 為二氧化鈦奈米棒在 600-1000℃下退火兩個小時的拉曼光 譜圖,當溫度為 700℃時二氧化鈦還是 Anatase 相,到了 800℃時 Anatase 的 $E_g \times B_{1g} \times A_{1g}$ 散射峰幾乎已經消失而轉變為 Rutile 地 $E_g \times$ A_{1g} 散射峰,900℃、1000℃皆為 Rutile 的散射峰,這跟 X 光繞射光 譜圖也符合一致性。



圖 4-3-1A 不同的合成時間下,二氧化鈦奈米棒之拉曼光譜圖



圖 4-3-2A 二氧化鈦奈米棒在 700℃下不同 aging 時間的拉曼光譜圖



圖 4-3-3A 二氧化鈦奈米棒在不同溫度下退火兩個小時的拉曼光譜圖

4-4 熱差分析 (Differential Thermal Analysis DTA)

熱差分析會與熱重分析一起使用,用以分析吸熱峰之意義與含量,一 般用以分析材料之相變化或是結晶溫度。

4-4-1 二氧化鈦奈米棒之熱差分析

圖 4-4-1A 為二氧化鈦奈米棒之熱差分析圖,由圖來看約在 310℃的位 置對應到熱重分析,得知為界面活性劑熱裂解的吸熱峰,700-800℃ 之間隱約看得到一些吸熱峰,對應到 X 光繞射與拉曼的散射峰可推 論 700-800℃之間為 Anatase 與 Rutile 兩相之像變化溫度範圍,所以 700-800℃之間的吸熱峰應為相變化的吸熱峰。



圖 4-4-1A 二氧化鈦奈米棒之熱差分析圖

4-5 熱重分析(Thermo Gravimetric Analysis TGA)

熱重分析主要的功能在探討材料的熱穩定性以及成分所佔的百分比。

4-5-1 二氧化鈦奈米棒之熱重分析

圖 4-5-1 A 為二氧化鈦奈米棒之熱重分析圖,由圖可知二氧化鈦奈米 棒之界面活性劑的熱裂解溫度約為 285℃,溫度上升到 800℃後重量 就沒有再損失。200℃到 800℃之間重量損失比例約為 0.294,這都是 由界面活性劑所貢獻的。

4-5-2 不同清洗次數下之熱重分析

圖 4-5-2A 為二氧化鈦奈米棒在不同清洗次數下之熱重分析圖,由圖 來看清洗越多次界面活性劑 capping 在二氧化鈦奈米棒上的量就越 少,但請注意看清洗五次與十次之熱重分析圖,它們的重量損失比例 已差不到 0.015 了,這表示界面活性劑與二氧化鈦奈米棒某些面的鍵 結特別強,根據文獻[48]說法,有機酸中的 COO⁻與二氧化鈦的(001) 反應性很高,所以才不容易將界面活性劑完全清洗掉。

(清洗一次的過程為將1g二氧化鈦奈米棒之粉末倒入100ml EtOH 中 在室溫下攪拌兩小時後離心乾燥)



圖 4-5-2A 二氧化鈦奈米棒在不同清洗次數下之熱重分析圖

4-6 紅外線光譜 (Fourier Transform Infrared Spectrum FT-IR)

4-6-1二氧化鈦奈米棒與界面活性劑

圖4-6-1A為二氧化鈦奈米棒與界面活性劑之紅外線吸收光譜圖。在二 氧化鈦奈米棒的2922與2852 cm^{-1} 分別為-CH₂-中非對稱與對稱的 C-H stretching vibrations位置[45,56], 1520與1433 cm⁻¹分別為COO⁻ 非對稱與對稱的stretching vibrations[45,56,57]。界面活性劑在3000與 3250cm⁻¹之間為RO-H與不飽和的C-H之吸收, 2923與2955cm-1 分別為-CH2-中非對稱與對稱的C-H stretching之吸收, 1710 cm⁻¹ 為C=O stretching之吸收, 1464cm^{-1} 為C=C的吸收, 1285cm^{-1} 為C-O之吸收。界面活性劑的C=O stretching約在1710 cm⁻¹,而二氧化鈦 奈米棒的C=O的吸收卻分成1520與1433 cm⁻¹兩個 mode的吸收,這 表示carboxylate是以COO⁻的陰離子為雙芽基與Ti形成錯合物,所以 COO⁻產生非對稱與對稱的stretching vibrations shift 到1520與1433 cm^{-1} 且 Δv_{a-s} =87 cm^{-1} [45,56,57]。950 cm^{-1} 以下為TiO₂中Ti-O-Ti之 網狀結構的vibration[45]。

4-6-2二氧化鈦奈米棒在不同溫度下退火兩個小時

圖4-6-2A為二氧化鈦奈米棒在不同溫度下退火兩個小時的紅外線光

譜圖室溫與退火300℃兩小時的二氧化鈦奈米棒之紅外線吸收明顯可 看出2922與2852 cm⁻¹的-CH₂-的吸收消失了而1520與1433 cm⁻¹的 COO⁻吸收變小一些,到了退火600℃兩小時的二氧化鈦奈米棒後1520 與1433 cm⁻¹的COO⁻吸收就消失了,最後只剩下TiO₂中Ti-O-Ti之 網狀結構的吸收。這也可以間接說明了COO⁻與二氧化鈦的鍵結還蠻 強的。



圖4-6-1A 二氧化鈦奈米棒與界面活性劑之紅外線光譜圖



圖4-6-2A 二氧化鈦奈米棒在不同溫度下退火兩個小時的紅外線光譜

圖



4-7 紫外一可見光吸收光譜(UV-Visible AbsorptionSpectrum)

塊材的二氧化鈦 Anatase 相之吸收邊為 393nm,當二氧化鈦 Anatase 的粒徑減少到 30nm 時,吸收邊則為 385nm[1],這是因為量子侷限效 應所造成的,當半導體粒子大小與其波爾激子半徑將近時,隨著粒子 的半徑的縮小,半導體粒子的能帶會變大,吸收光譜與螢光光譜呈現 藍位移[58]。

4-7-1 二氧化鈦奈米棒的吸收 圖 4-7-1A 為二氧化鈦奈米棒的吸收光譜,由 onset 來看二氧化鈦奈米 棒的吸收約在 338nm 比塊材的吸收還要短波長,這是因為量子侷限 效應所造成的[58]。

4-7-2 不同反應時間的二氧化鈦奈米棒之吸收

由圖 4-7-2A 可發現不同反應時間的二氧化鈦奈米棒,其吸收光譜會 有所差異,反應兩小時的吸收比較弱,到了八小時與十二小時吸收位 置就差不多了。仔細去比較反應時間越長吸收位置就越往長波移動, 這是應該因為量子侷限效應所造成的。



圖 4-7-2A 不同反應時間的二氧化鈦奈米棒之吸收光譜

4-8 穿透式電子顯微鏡 (Transmission Electron Microscope TEM)

圖4-8-1A、4-8-2A、4-8-3A、4-8-4A為二氧化鈦奈米棒之TEM照片。 長度範圍約22~18nm之間,寬度約為2.5~4nm之間。由照片可明顯 的看出來二氧化鈦奈米棒的長邊不是很規則,這是因為二氧化鈦奈米 棒為Anatase相的緣故。由HRTEM的照片可看出二氧化鈦奈米棒之結 晶性不錯。



圖 4-8-1A 二氧化鈦奈米棒之 TEM 照片



圖 4-8-3A 二氧化鈦奈米棒之 HRTEM 照片

B部分二氧化鈦奈米管

4-1 二氧化鈦奈米管之生成機制

一般合成二氧化鈦奈米管是利用捲曲法[59,60],也有利用異質沉積 法。異質沉積法式是利用模版如 AAO[61]讓二氧化鈦直接沉積在模版 的表面,而形成中空管狀最後再把模板移除,即可得到二氧化鈦奈米 管。捲曲法是以水熱合成法在強鹼的環境下使二氧化鈦反應生成 Na₂Ti₃O₇的層狀結構,此層狀結構為 TiO₆/Na⁺的重複單位,是以庫倫 靜電力來維持此結構[60]如圖 4-1-1B 所示,因為溶液為水相所以會有 部分的水分子插層進去,水分子比 Na⁺大所以會造成 Na⁺被釋放出來 而破壞了層狀結構,TiO₆結構本身就有一些缺陷會造成應力,使得結 構會捲曲起來而減少應變能[60]。我們所合成的二氧化鈦奈米管即是 利用捲曲法來合成的。



圖 4-1-1B 二氧化鈦奈米管之生成機制圖[60]



圖 4-1-2B 捲曲法所形成的二氧化鈦奈米管之結構圖[61]

4-2 X 光粉末繞射(X-Ray Powder Diffraction XRD)

Powder 為未反應的二氧化鈦粉末由鼎星公司所提供,粒徑小於十奈米(由 Scherrer 方程式所計算)純度 99%屬於 Anatase 晶相。anatase 之前五強繞射峰位置(2θ,波長為 1.54184Å)依序為(101)25.3 度、(200)48.1 度、(211)55.1 度、(105)53.9 度、(204)62.7 度。

4-2-1 二氧化鈦粉末與反應 24、48 小時

4-2-2 二氧化鈦粉末與反應 24~72 小時

圖 4-2-2B 為二氧化鈦粉末與反應 24~72 小時之 X 光繞射圖,當反應 達到 48 小時後 X 光繞射光譜圖就沒有什麼變化這表示有可能反應已 完成。

55

4-2-3 二氧化鈦奈米管在室溫及 500 到 700 度退火一小時

圖 4-2-3B 二氧化鈦奈米管在室溫及 500 到 700 度退火一小時之 X 光 譜圖,當退火 500 度一個小時後可明顯的看到 Anatase 的繞射峰以及 一些扭曲的晶格繞射,到了 600、700 度後就完全是為 Anatase 相, 在高溫下晶體中的原子擴散重新排列使得扭曲降低所以訊號峰又恢 復為正常的繞射位置,所以的確是晶格扭曲造成 X 光光譜訊號的位 置變動與強度變弱。



圖 4-2-1B 二氧化鈦粉末與反應 24、48 小時之 X 光繞射圖



圖 4-2-2B 二氧化鈦粉末與反應 24~72 小時之 X 光繞射圖



圖 4-2-3B 二氧化鈦奈米管在室溫及 500 到 700 度退火1 小時之 X 光 繞射圖

4-3 拉曼光譜 (Raman Spectrum)

二氧化鈦Anatase 晶相的拉曼散射峰值在144、196、397、517 和638 cm⁻¹ 其分別標示為的Eg、Eg、B1g、A1g或B1g和Eg的振動模態(Vibration Mode)其中144cm⁻¹為Anatase之最強的散射峰。Rutile晶相的拉曼散 射峰位置在143、273、320、357、447與612cm⁻¹[62],其中447,612 為Rutile之最強的散射峰。晶粒的大小對拉曼散射峰的位置有著重要 的影響[52],此外缺陷[53,54]、內部應力[54]、及結晶性等都會影響 到拉曼的散射峰。

4-3-1 不同反應時間



圖 4-3-1B 為不同反應時間的二氧化鈦奈米管之拉曼光譜圖。Powder 為未反應的二氧化鈦粉末由鼎星公司所提供,粒徑小於十奈米(由 Scherrer 方程式所計算)純度 99%屬於 Anatase 晶相。當反應到達 24 小時時可以很明顯的看出來 Anatase 的散射峰變得很弱且從原本 150cm⁻¹的位置跑到 162cm⁻¹的位置而且其它的散射峰也都改變了,這 表示可能產生新的相或是晶體產生缺陷、扭曲(220、352cm⁻¹為雜 訊)。由先前 X 光繞射光譜的討論得知不是產生新的相而是晶體扭 曲所造成的。由文獻[54]可知,150cm⁻¹的位置 Eg 散射峰其震動模是 由八面體結構單元中 O-Ti-O 氧原子的震動所貢獻而來,而當產生氧 空缺時散射峰會往高波數移動且其氧原子震動方向是與 Anatase 晶相 的〔001〕方向垂直且 O-Ti-O 鍵結的方向平行於〔001〕方向晶格扭 曲亦會造成散射峰的移動,對照 X 光繞射光譜可明顯的看出來反應 後之繞射峰產生位移,也可看出晶格確實有產生扭曲,所以更能確定 是晶格扭曲與缺陷造成拉曼散射峰的位移,也再次証明 X 光繞射光 譜的結論。當反應到達 60、72 小時後拉曼光譜幾乎沒有訊號這可能 是因為反應達到完成造成很強的背景訊號,對應到 X 光繞射光譜圖 也發現 60、72 小時之訊號峰幾乎一樣,所以是表示反應以達到完成。

4-3-2 反應 48 小時後在不同溫度退火一個小時 圖 4-3-2B 為反應 48 小時後在不同溫度退火一個小時之拉曼光譜圖, 當在 500℃退火一個小時後可看出散射峰的位置位移到與 Anatase 相 同,到了 600℃,散射峰的強度變得很強,由此可看出反應後的晶體 仍為 Anatase 相所以拉曼光譜與X 光光譜的鋒值產生變動的確是因為 晶體產生缺陷、扭曲所造成的。當材料在空氣下退火時,空氣中的氧 擴散到二氧化鈦中使氧缺陷變少,高溫下晶體中的原子擴散重新排列 使得扭曲降低,最後拉曼散射峰位置又恢復到原來 Anatase 相的位 置,結論與 X 光繞射光譜相同,所以也証明出合成出的二氧化鈦奈 米管是以捲曲法所產生的。



圖 4-3-1B 不同反應時間的二氧化鈦奈米管之拉曼光譜圖



圖 4-3-2B 反應 48 小時後在不同溫度退火一個小時之拉曼光譜圖

4-4 熱差分析 (Differential Thermal Analysis DTA)

熱差分析會與熱重分析一起使用,用以分析吸熱峰之意義與含量,一 般用以分析材料之相變化或是結晶溫度。

4-4-1 反應 72 小時的二氧化鈦奈米管

圖 4-4-1B 為二氧化鈦奈米管之熱差分析圖。熱重分析圖(TGA)室 溫到 250 度之間為二氧化鈦奈米管之水的損失,350 到 600 度之間幾 乎沒有重量損失且 550 到 590 度之間有吸收峰,對應到 X 光繞射光 譜與拉曼光譜推測應為結晶所造成的吸收峰。



圖 4-4-1B 二氧化鈦奈米管之熱差分析圖

4-5 紫外 — 可見光吸收光譜 (UV-Visible Absorption Spectrum)

塊材的二氧化鈦 anatase 相之吸收邊為 393nm,當二氧化鈦 anatase 的 粒徑減少到 30nm 時,吸收邊則為 385nm[58],這是因為量子侷限效 應所造成的,當半導體粒子大小與其波爾激子半徑將近時,隨著粒子 的半徑的縮小,半導體粒子的能帶會變大,吸收光譜與螢光光譜呈現 藍位移[59]。

圖 4-5-1B 為反應 72 小時的二氧化鈦奈米管之吸收光譜圖,由 onset 來看二氧化鈦奈米棒的吸收約在 339nm 比塊材的吸收還要短波長, 這是因為量子侷限效應所造成的[59]。



圖 4-5-1B 反應 72 小時的二氧化鈦奈米管之吸收光譜圖

4-6 比表面積 (Brunauer-Emmett-Teller BET)

由表 4-6-1 可知道,反應 72 小時的二氧化鈦奈米管具有最高的比表 面積,高比表面積的二氧化鈦奈米管在太陽能電池應用具有極大的潛 力[38]。

樣品	內徑	外徑	比表面積
48 小時	8nm	18nm	263.8 (m^2/g)
72 小時	13nm	30nm	284.7 (m^2/g)

表 4-6-1 反應 48 與 72 小時的二氧化鈦奈米管管徑與比表面積



4-7 掃描式電子顯微鏡 (Scanning electronic microscope SEM)

掃描式電子顯微鏡(SEM)的二次電子影像(SEI)訊號來自材料的 表面,所以材料表面形貌對於二次電子影像有重大的影響,因此我們 可利用掃描式電子顯微鏡(SEM)來觀察材料的表面形貌。

4-7-1 不同反應時間

圖 4-7-1B、4-6-2B 為反應 24 小時的二氧化鈦奈米管之 SEM 照片。 圖 4-7-1B 看起來很像是花瓣,表示二氧化鈦的晶格正在扭曲重組, 圖 4-7-2B 為 70K 的倍率,可看出來快要形成二氧化鈦奈米管,對應 到 X 光繞射圖譜與拉曼散射圖就馬上可以了解二氧化鈦奈米管是以 捲曲法所生成的。

圖 4-7-3B、4-7-4B 為反應 48 小時的二氧化鈦奈米管之 SEM 照片。 圖 4-7-3B 為 18K 倍照片可以看到已經有完整的二氧化鈦奈米管生 成,也有看到不少未反應完的二氧化鈦粒子,對應到 X 光繞射圖譜 與拉曼散射圖可以發現已經有二氧化鈦奈米管的生成,圖 4-7-4B 為 35K 倍照片,可明顯看到有很多的細長的二氧化鈦奈米管集結成一束 的二氧化鈦奈米管。圖 4-7-5B、4-7-6B 為反應 60 小時的二氧化鈦奈 米管之 SEM 照片。大部分都是二氧化鈦奈米管,只剩下一點二氧化 鈦粒子,生成的二氧化鈦奈米管與反應 48 小時的二氧化鈦奈米管外 觀差不多,都是細長的二氧化鈦奈米管集結成一束的二氧化鈦奈米 管。

圖 4-7-7B、4-7-8B 為反應 72 小時的二氧化鈦奈米管之 SEM 照片。 幾乎只有二氧化鈦奈米管,對應 X 光繞射圖譜與拉曼散射圖可以了 解反應已經完成。反應 72 小時的二氧化鈦奈米管與反應 48、60 小時 一樣,都是細長的二氧化鈦奈米管集結成一束的二氧化鈦奈米管,實 際的管徑需要以 TEM 去觀察才能了解。

4-7-2不同的退火溫度
圖 4-7-9B、4-7-10B,4-7-11B為反應 72小時的二氧化鈦奈米管在 500、
600、700度下退火一個小時之 SEM 照片。在 500度退火完後,外觀
看來的變得比較直,對照到 X 光繞射圖譜與拉曼散射圖可瞭解道是
晶格的排列變整齊。600度的照片看起來有部份管徑變大,到了 700
度後很多管徑都已經大於 40nm。





圖 4-7-2B 反應 24 小時的二氧化鈦奈米管之 SEM 照片 (70K)



圖 4-7-3B 反應 48 小時的二氧化鈦奈米管之 SEM 照片 (18K)



圖 4-7-4B 反應 48 小時的二氧化鈦奈米管之 SEM 照片 (35K)



圖 4-7-5B 反應 60 小時的二氧化鈦奈米管之 SEM 照片 (5.5K)



圖 4-7-6B 反應 60 小時的二氧化鈦奈米管之 SEM 照片 (50K)



圖 4-7-7B 反應 72 小時的二氧化鈦奈米管之 SEM 照片 (20K)



圖 4-7-8B 反應 72 小時的二氧化鈦奈米管之 SEM 照片(85K)






4-8 穿透式電子顯微鏡 (Transmission Electron Microscope TEM)

圖 4-8-1B、4-8-2B 為反應 48 小時的二氧化鈦奈米棒之 TEM 照片。 管徑的大小很均匀,外管徑約為 18.2nm,內管徑約為 8nm。圖 4-8-3B、 4-8-4B 為反應 72 小時的二氧化鈦奈米棒之 TEM 照片。管徑大小也 是很均匀,外管徑約為 30nm,內管徑約為 13nm。反應 72 小時的二 氧化鈦奈米棒,反應比較完全所以管徑比較長。



圖 4-8-1B 反應 48 小時的二氧化鈦奈米棒之 TEM 照片



圖 4-8-3B 反應 72 小時的二氧化鈦奈米棒之 TEM 照片



圖 4-8-4B 反應 72 小時的二氧化鈦奈米棒之 HRTEM 照片



第五章 結論

我們以微乳化法來合成二氧化鈦奈米棒。利用界面活性劑來控制 其成長方向,在低溫下合成出來高結晶性,低燒結溫度的二氧化鈦奈 米棒。由 X 光繞射圖與吸收光譜圖得知,成高結晶的二氧化鈦奈米 棒之反應時間需八個小時合,所得到的晶體為 Anatase 相,長度約 20nm 直徑約 3nm,起始吸收 (onset) 波長為 338nm。由於二氧化鈦 奈米棒屬於奈米級,所以相變化溫度較低在 700 到 800 度之間,相變 化由 Anatase 相轉變為 Rutile 相。二氧化鈦奈米棒上的界面活性劑有 雙鍵,可以進一步與有機分子進行反應合成出有機無機奈米複合材 料,而有更多的應用。

我們以水熱法來合成二氧化鈦奈米管。利用水分子插層進入 Na₂Ti₃O₇之層狀結構,破壞了庫倫作用力的平衡而使層狀結構捲曲成 管狀,而形成高比表面積的二氧化鈦奈米管。由 X 光繞射圖與拉曼 散射圖得之,合成高比表面積的二氧化鈦奈米管之反應時間需 72 小 時,所得到的晶體為 Anatase 相,管長為數微米外徑約 30nm 內徑約 13nm,起始吸收 (onset) 波長約為 339nm。高比表面積的二氧化鈦 奈米管應用於太陽能電池具有極大的潛力。

76

第六章 参考文獻

- [1] 高濂,鄭珊,張青紅 奈米光觸媒 五南出版社 2004
- [2] 魏碧玉, 賴明雄 工業材料 153 期 1999
- [3] Anpo M, Shima T, Kodam S, et al. J. Phys. Chem. 1987, 91, 4305
- [4] J. H. Adair, T. L, T. Kido, K. Havey, J. Moon, J. Mecholsky, A. Morrone, D. R. Talham, M. H. Ludwig, L. Wang *Materials Science and Engineering* 1998, R23, 139
- [5] Hayashi S, Kon R, Ichiyama Y, et al. *Phys. Rev. Lett.* **1988**, 60, 1085
- [6] Rossetti R, Hull R, Gibson J. M., et al. J. Chem. Phys. 1985, 82, 552
- [7] 張青紅,高濂,郭景坤 無機材料學報 2000, 15, 929
- [8] Pan, J. M. Maschhoff, B. L. Diebold, U. Maday, T. E. J. Vac. Sci. Technol. A 1992, 10, 2470
- [9] Hugenschmidt, N. B., Gamble L., Campbell, C. T. Surf. Sci. 1994, 302, 329
- [10] Lu. G. Linsebigler, A. Yates, J. T. Jr. J. Phys. Chem. 1994, 98, 11733
- [11] A. S. Barnard, P. Zapol, and L. A. Curtiss J. Chem. Theory Comput. 2005, 1, 107
- [12] 熊家林,貢長生,張克立 *無機精細化學品的製備和應用* 北京:化學工業出版社.
- [13] 申泮文, 車雲霞 無機化學叢書 北京:科學出版社, 1998.
- [14] 張家豪 清華大學化學工程學研究所碩士論文 2004

- [15] 洪邦彦 清華大學化學工程學研究所碩士論文 2004
- [16] Teruhusa Ohnoa, Miyako Akiyoshi, Tsutomu Umebayashi ,Keisuke Asai, Takahiro Mitsui, Michio Matsumur *Applied catalysis A*.
 2004, 265,115
- [17] Y. Li., et al J. Solid State Chemistry. 2004, 177, 1372
- [18] Asahi R., Morikawa T., Ohwaki T., Aoki K., Taga Y. Science. 2001, 293, 269
- [19] Nakamura I., Negishi N., Kutsuna S., Ihara T., Sugihara S., Takeuchi K. J. Mol. Catal.A-Chem. 2000, 161, 205
- [20] Oh-Jin Jung, Sam-Hyeok Kim, KyunHoom Heong, W. Li, and S. Ismat Saha Bull. *Korean. Chem. Soc.* 2003, 24, 1
- [21] 李元堯、林有銘、郭建生、曾堯宣 工業材料雜誌 216 期 2004
- [22] Y. Li., S. H. Lim, T. White Mater. Trans. 2003, 1328
- [23] Sasamoto T., Enomoto S., Shimoda Z., et al. J. Ceram. Soc. Jpn.1993, 101, 230
- [24] Chen H., Ma J., Zhao Z., et al. Chem. Mater. 1995, 7, 663
- [25] Wang C-C. and Ying J.Y. Chem Mater. 1999, 11, 3113
- [26] Nagase T., Ebina T., et al. Chem. Lett. 1999, 911
- [27] Moulik S. P., Paul B. K. Advances in Colloid and Interface Science, 1998, 78, 99
- [28] Ju. X., Huang P., Xu N., et al. J. Membrance Sci. 2002, 202, 63
- [29] Akhtar M. K., Pratsinis S. E., et al. J. Am. Ceram. Soc. 1992, 75, 3408
- [30] Zeng H. C., Liu S.M., Gan L. M., Liu L. H., Zhang W. D. Chem.Mater. 2002, 14, 1391

- [31] S. Kobayashi, K. Hanabusa, N. Hamasaki, M. Kimura and H. Shirai Chem. Mater. 2000, 12, 1523
- [32] Kasuga T., Hiramatsu M., Hoson A., Sekin T., Niihara K. Adv. Mater .1999, 11, 1307
- [33] Kasuga T., Hiramatsu M., Hoson A., Sekin T., Niihara K. Langmuir 1998, 14, 3160
- [34] Wenzhong Wang, Oomman K. Varghese, Maggie Paulose, and Craig A. Grimesa. J. Mater. Res . 2004, 19, 2
- [35] Lee J. K., Seo D. S., Kim H. J. Cryst. Growth 2001,229,428
- [36] Xiaoming S., Yadong Li. *Chem. Eur. J.* **2003**,9,2229
- [37] 王志光 工業材料雜誌 201期 2002
- [38] 劉茂煌 工業材料雜誌 203期 2003
 [39] 陸漢威 清華大學材料科學工程學碩士論文 2002
- [40] 陳三元、黎嘉豪 工業材料雜誌 170期 2001
- [41] 張信務 清華大學工程與系統科學碩士論文 2004
- [42] Y. C. Sui, D. R. Acosta, J. A. Gonza'lez-Leo'n, A. Bermu' dez, J. Feuchtwanger, B. Z. Cui, J. O. Flores, and J. M. Saniger J. Phys. Chem. B 2001, 105, 1523
- [43] Brinda B. Lakshmi, Peter K. Dorhout, and Charles R. Martin *Chem.* Mater. 1997, 9, 857
- [44] Palanisamy Ramesh, Toshiya Okazaki, Risa Taniguchi, Junichi Kimura, Toshiki Sugai, Kenichi Sato, Yuji Ozeki, and Hisanori Shinohara J. Phys. Chem. B 2005, 109, 1141

- [45] P. Davide Cozzoli, Andreas Kornowski, and Horst Weller J. Am. Chem.soc. 2003, 125, 14541
- [46] Antonio Tilocca and Annabella Selloni Langmuir 2004, 20, 8379
- [47] Abdelkrim Chemseddine and Thomas Moritz Eur. J. Inorg. Chem.1999, 1999, 235
- [48] Young-wook Jun, Maria F. Casula, Jae-Hwan Sim, Sang Youl Kim, Jinwoo Cheon, and A. Paul Alivisatos J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 15981
- [49] Y. Li, T. J. White, and S.H. Lim *Journal of Solid State Chemistry* 2004, 177, 1372
- [50] W. Ma, Z. Lu, M. Zhang Appl. Phy. A **1998**, 66, 621
- [51] Y. H. Zhang, C. K. Chan, J. F. Porter and W. Guo J. Mater. Res.
 1998, 13, 2602
- [52] D. Bersani, P. P. Lottici and X. Z. Ding Appl. Phys. Lett. 1998, 72, 73.
- [53] C. A. Melendres, A. Narayanasamy, V. A. Maroni and R. W. Siegei J. Mater. Res. 1989, 4, 1246.
- [54] J. C. Parker and R. W. Siegei J. Mater. Res. 1990, 5, 1246.
- [55] Walter T. Pawlewicz, Gregory J. Exarhos, W. E. Conaway Appl. Opt. 1983, 22, 1837
- [56] P. J. Thistlethwaite and M. S. Hook. *Langmuir* **2000**, 16, 4993
- [57] Masayuki Nara, Hajime Torii, and Mitsuo Tasumi *J. Phys. Chem.***1996,** 100, 19812
- [58] Louis Brus J. Phys. Chem. 1986, 90, 2555
- [59] Dmitry V. Bavykin, Valentin N. Parmon, Alexei A. Lapkina and Frank C. Walsh J. Mater. Chem. 2004, 14, 3370

- [60] Mingdeng Weia, Yoshinari Konishia, Haoshen Zhoua, Hideki
 Sugiharaa, Hironori Arakawa Solid State Communications 2005, 133, 493
- [61] Liu S. M.; Gan, L. M.; Liu L. H.; Zhang W. D.; Zeng H. C. Chem. Mater. 2002, 14, 1391
- [62] Yun-Hong Zhang, Chak K. Chan, John F. Porter, and Wei Guo J. Mater. Res. 1998, 13, 2602

